

公差配合与测量技术

作者：王英主编

出版社：重庆：重庆大学出版社

出版日期：2014.03

总页数：146

介绍：本教材内容包括绪论、光滑圆柱的公差与配合、形状和位置公差及检测、表面粗糙度和

说明：登录教客网(<https://www.jiaokey.com/book/detail/96040818.html>)查找全本阅读方式

公差配合与测量技术评论地址<https://www.jiaokey.com/book/detail/96040818.html>

教客网提供千万本图书阅读地址。